PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-010736

(43) Date of publication of application: 18.01.1986

(51)Int.Cl.

G01L 9/12

(21)Application number : 59-131524

(71)Applicant: SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

25.06.1984 (72)Invento

(72)Inventor: SAITO HIDEFUMI

ASHIDA YOSHIO

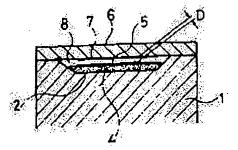
KOBAYASHI HIDE

(54) MANUFACTURE OF PRESSURE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance sensitivity, in providing a fixed electrode on a base, by laminating very thin coating films on the bottom of a coarse recess part, which is provided in the surface of the base, adjusting the depth of the recess part in this way, and providing the fixed electrode on the laminated body.

CONSTITUTION: A coarse recess part 2 is provided in the surface of a base 1 comprising augrtz glass and the like. When the base 1 is made of the quartz glass, many very thin coating films 3 made of burned glass of alkoxide of Si, which is an insulating material having the same quality as that of the quartz glass, are laminated in the recess part 2, and a laminated body 4 is formed. A fixed electrode 5 is provided on the laminated body 4 by metal evaporation coating and the like. A position varying electrode 7 is provided at a specified position of the inner surface of a deflecting plate 6. The plate 6 is stuck to the surface of the base 1 through a bonding agent so as to form a unitary body. The electrodes 5 and 7 are provided in a vacuum gap 8 so as to face each other. Thus a pressure sensor is formed. In this way, an interval D between the electrodes is made to be an arbitrary minute gap.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

⑩ 日本国特許庁(JP)

00特許出願公開

®公開特許公報(A)

昭61 - 10736

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)1月18日

G 01 L 9/12

7507-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4頁)

公発明の名称 圧力センサの製造方法

②特 顧 昭59-131524

❷出 顧 昭59(1984)6月25日

砂発明者 斎藤 英文

京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三

条工場内

発明者 芦田 良雄

京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 株式会社島津製作所三

条工場内

70発 明 者 小 林 秀

京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三

条工場内

①出 願 人 株式会社島津製作所 ②代 理 人 弁理士 赤澤 一博 京都市中京区河原町通二条下ルーノ船入町378番地

161 ET 19

. 1 発明の名称

圧力センサの製造方法

2 特許請求の範囲

(2) ベースがガラスからなり、被覆膜がアルコキンドの焼成ガラスからなることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の圧力センサの製造方法

3 免明の詳細な説明

(イ) 産業上の利用分野

本発明は、超精密圧力制定に使用される圧力センサの製造力法に関するものである。

(ロ) 従来の技術

圧力センサの一種には、第5回に示すように、 石灰ガラス等からなるベース&の表面に凹部bを 設け、はベースもの表面に同費ガラスで成野した 後板状のたわみプレート(窓圧プレート) cを貼 設してある数小階隔に設定した真空間隙 d を形成 するとともに、その真空間隙はを挟むペース&と たわみプレートcとに、固定電板eと可変位電機 f とを対設してなる構造のものがある。すなわ ち、この構造に係るものでは、そのたわみプレー トcに圧力が作用すると、はプレートcが内面の 可変位電極 f と共に変位して、真空観際 d の間隔 あるいは容量が圧力に応じて変化することを利用 するようにしたものであって、具体的には、可変 位電極する固定電板eとの間の静電容量の変化や 間隔変化による共振周波数の変化を電気的に検出 して圧力を精密測定できるようにしている。

しかして、この箱の構成、貫理にもとづく圧力

センサにあっては、 期配真空間酸 d の設定間隔を可及的小さなものとすること、 即ち、前記電極 e、 f の電極間距離 D。を可及的小さなものとすることが技術的に指向される。 つまり、 この経緯器のものでは、 その圧力検出感度が、 前記対向配置される電機 e、 f の間隔を小さくしてその舒電を登むれるからである。

うにして得られるものでは、ベース a に対する加工類度の点からその凹部 b の殺さを確くすること一定の限界(具体的には15g m 程度以上)があり、そのため真空間隙 d の間隔寸法、従って、その電極 e 、 f の電極間距離 D を 数めることにも当然限度がある不都合を招来している。

(ハ)発明が解決しようとする問題点

本発明は、かかる従来技術の問題点に着目してなされたもので、上記に特定される種類の圧力センサの製造方法として、特にその真空間 微を挟む前記対向電板の電板関距離をより狭いものに自在に調整できるようにしたもの、 後言すればより 高感度の圧力センサをつくり出すことができるようにしたもの提供することを目的としている。

(二) 問題点を解決するための手段

本発明は、このような目的を達成するために、ベースの表面に設けた凹部にたわみプレートを貼設して該凹部内を真空間隙に形成するとともに、この真空間隙を挟むベースとたわみプレートとに固定電極と可変位電極とを対殺してなる圧力セン

サの製造方法であって、前記ペースに前記固定電極を設けるにさいし、まずペースの表面に粗凹部を設け、次にこの粗凹部の底部に短薄の被視膜を 、後層して凹部深さを関節し、この被視膜の後層体の上に前記固定電極を設けるようにしたことを特徴としている。

(ホ)作用

すなわち、本発明の製造方法は、まずペースの表面に適宜の手段により祖四部を設け、次にアルコキシドの放成ガラスのような極難の被複製の政際体をもって破担四部を底上げするようにすることにより、従来の加工粘度の展界を超えて、 固定電板が設けられるその四部深さを自在に調整できるようにしたものである。

(へ)実施例

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

第1 図は、先に第5 図で示した従来法に係るものと対比して示すところの、本発明に係る圧力センサの構成を示している。そこで、このものを例

に、その製造工程を放明すると、まず石英ガラス 等からなるペース 1 の表面に、従来と同様にして 後載的な研制和工等により租団部2を設けてい る。次にこの相凹部2には、第2回に示すよう に、その底部に対して複雜の被鞭膜3を多層に核 展し、それら秩層体 4 で底部を底上げしている。 この被覆膜3の枝層数は、粗凹部2の加工碟さと 設定電極間距離に応じて適宜の層数に速定され る。また、この被取胶3を構成する物質として は、フラットな極難膜のものに仕上げられて膨上 げ 数調整が可能なものであると同時に、 望ましく はペース1と問気の絶縁材料を構成するものを使 用する。いま、ベース1が石灰ガラスである場合 について説明すると、かかる物質の経過な具体例 として、Siのアルコキシドの銃成ガラスが挙げ られる。すなわち、 Si のアルコキシド (特にケ イ酸エチル; Si (OCA) が好遊である) は溶媒と 共に黄布して0.1~0.2 με 程度の極めて薄い膜 状体として均一に被覆することが容易にできるし 、これを加水分解させて焼成すると、最終的にベ

ース 1 と例質の S i Q股を構成することになるからである (ちなみに、この S i のアルコキシド焼成ガラスによる 枝層体 4 では、被関級 3 とペース 1 および 各被関級 3 両士が完全に一体均衡化することになる)。

調節して従来品のそれよりも小さい(D < D_e)任 変の微小関係に制御することが容易に可能とな る。

次に、 路 3 図、 部 4 図に示される他の実施例について設明する。 木発明の製造方法では、 ベース 1 に設けられる凹部の電板設置面に当る底部は、 最終的には被覆膜 3 の核腫により任意の深さでかつフラットなものに仕上げることが可能である。 従って、 ベース 1 に最初の工程で設ける 相凹 部 2 は、 左程の加工精度を必要とせず、 それ故種 々の 節便な加工手段を採用することが可能である。

第3 図に示す圧力センサの例では、その相凹部 2-1を円弧面に成形するようにして凹設し、その 底部を被取膜3の積層体4で平坦化している。つ まり、このようにすると、ベース1 に対する加工 の便宜が図られる。

また、第4図に示すものの例では、ベース 1 の プレーン面に別体の蘇腱リング状のスペーサ 9 を 貼扱して所要の租凹部 2 - 2を設けるようにしてい る。この場合では、研解加工を必要としないから

加工の節便化が期待できる。

なお、以上に述べた実施例では、ベース1に石 交がラスを用いる場合を例に説明したが、ベース 1の材質は勿論これに限定されず、その他種々の 材料が使用できる。そして、特にガラス質のもの のベース材料の場合では、やはりその成分に対 するアルコキシドの焼成ガラスを被覆酸3の構成 材料とすればよい。例えば、Ala Oa系ガラスに対 しては、Alのアルコキシドの焼成ガラスをもっ て被履銀3を構成するのである。

(1)免蚜の効果

真空間隙乃至電極間距離を決定するその凹部探さ は、被覆膜により数調整できるから品質安定化の 上でも好都合なものである。

4 図頭の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例に係る圧力センサの構造を示す概略断面図であり、第2図は、その要部拡大図である。第3図と第4図は、本発明の他の実施例に係る圧力センサの構造を示する無略断面図である。第5図は、従来法により得られる 圧力センサの構造を示す概略断面図である。

1 . . . ~ ~ ~

2, 2-1, 2-2 • • 组凹部

3・・・故程膜 4・・・ 独層体

5・・・固定電板

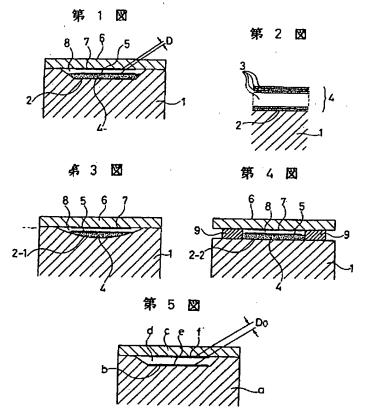
8・・・たわみプレート

7 • • • 可麥位電板 8 • • • 宴空間隙

9・・・スペーサ。

代理人 弁理士 赤霄一尊

特別昭61- 10736 (4)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
\square image cut off at top, bottom or sides
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWEÐ/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.